

HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—ठप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 274] No. 274] नई दिल्ली, बुचवार, जुलाई 9, 1997/आवाद 18, 1919 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 1997/ASADHA 18, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अषिस्चमा

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1997

सं. 60/97-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 373 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपघारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 11/97- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में ,--

(क) सारणी में क्रम सं. 143 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित फ्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित किए जाएगें, अर्थात.—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
''143क.	8479.50 और	सूची 7 क में विनिर्दिष्ट माल	20 प्रतिशत	_	- '';
	8479.89				

- (ख) सूची ७ के पश्चात् निम्नलिखित सूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात,—
 - ''सूची 7क (सारणी का क्रम सं. 143 क देखिए)
- (1) सेमिकन्डक्टर डिचाईसेस के (सेमिकन्डक्टर वेफर, केसेट, वेफर बक्से और अन्य सामग्री के परिवहन, संचालन और भण्डारण के लिए) आटोमेटेड यंत्र
- (2) मोनोक्रिसटल सेमिकन्डक्टर बूल्स के बढ़ने या खींचने के लिए यंत्र
- (3) सेमिकन्डक्टर वेफरस के लिए एपिटेकसियल हिपोसिशन यंत्र
- (4) सेमिकन्डक्टर वेफरस पर स्पर्टारंग द्वारा, फिसिकल डिपोसिशन के यंत्र
- (5) सेमिकन्डक्टर वेफरस और फ्लैट पेनल डिसप्लेस की वैंट ऐचिंग, डैवलपिंग सिट्टिपिंग और सफाई के लिए यंत्र

- (6) सेमिक-डक्टर के समुच्च के लिए डाडै अटैच यंत्र
- (7) सेमिकन्डक्टर के समुच्य के लिए ऐनकेपसुलेशन उपस्कर
- (8) सेमिकन्डक्टर लीड के मोड़ने, तेह करने और सीधा करने के लिए यंत्र
- (9) सेमिकन्डक्टर उत्पादन के लिए फिसिकल डेपोसिशन यंत्र
- (10) सेमिकन्डक्टर वेफर पर फोट्रोगेफिक इमलशन के कोर्टिंग के लिए एपिकरस''।

[फा. सं. 354/137/96--टी. आर. यू.]

राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पण : भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना 11/97-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997 [सा. का. नि.98 (अ), तारीख 1 मार्च, 1997] का संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया जाता है।

अधिसूचना और तारीख	सा.का.नि. और तारीख
25/97-सीमाशुल्क, तारीख 14.3.1997	सा.का.नि. 150 (अ), तारीख 14.3.1997
26/97-सीमाशुरूक, तारीख 1.4.1997	सा.का.नि. 189 (अ), तारीख 1.4.1997
35/97-सीमा शु ल् क, तारीख 10.4.1997	सा.का.नि. 212 (अ), तारीख 10.4.1997
37/97-सी माशुल्क, तारीख 11.4.1997	सा.का.नि. २१७ (अ), तारीख 11.4.1997
39/97-सीमाशुल्क, तारीख 29.4.1997	सा.का.नि. २३३ (अ), तारीख २१.४.१९९७
42/97-सीमाशुल्क, तारीख 7.5.1997	सा.का.नि. २४९ (अ), तारीख ७.5.1997
48/97-सीमा शुल्क, तारीख 21 .5.1997	सा.का.नि. २६९ (अ), तारीख २१.५.१९९७
51/97-सीमा शु ल्क, तारी ख 2.6.1997	सा.का.नि. ३०० (अ), तारीख २.८ं.१९९७
52/97-सीमाशुरूक, तारीख 3.6.1997	सा.का.िम. ३०१ (अ), तारीख ३.६.१९९७
55/97-सीमाशु रूक , तारीख 13.6.1997	सा.का.नि. 322 (अ), तारीख 13.6.1997
58/97-सीमाशुल्क, तारीख 7.7.1997	सा.का.नि. ३६९ (अ), तारीख ७.७.,१९९७
. 59/97~सीमाशु रूक , तारीख 8.7.1997	सा.का.नि. ३७१ (अ), तारीख ८.७.१९९७

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1997

No. 60/97-Customs

G.S.R. 373 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the lowing further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of venue) No. 11/97-Customs, dated the 1st March, 1997, namely:—

In the said notification,—

(a) in the Table, after S. N. 143 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, mely:—

[भाग Ⅱखण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
"143A.	8479.50 or	Goods specified in List 7(A)	20%		<u> </u>	
	8479.89			_		

⁽b) after LIST 7, the following list shall be inserted, namely:—

- (1) Automated machines for transport, handling and storage of semi-conductor wafers, cassetts, wafer boxes and other material for semi-conductor devices
 - (2) Apparatus for growing or pulling semi-conductor boules
 - (3) Epitaxial deposition machines for semi-conductor wafers
 - (4) Apparatus for physical deposition by sputtering on semi-conductor wafers
 - (5) Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semi-conductor wafers and flat panel displays
 - (6) Die attach apparatus for assembly of semi-conductors
 - (7) Encapsulation equipment for assembly of semi-comductors
 - (8) Machines for bending, folding and straightening semi-conductor leads
 - (9) Physical deposition apparatus for semi-conductor production
 - (10) Spinners for coating photographic emulsions on semi-conductor wafers."

[F. No. 354/137/96-TRU]

RAJIV TALWAR, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. 11/97-Customs, dated the 1st March, 1997 [G.S.R. 98(E), dated the 1st March, 1997] and subsequently amended by the following notification Nos.:

Notification No. and Date	G.S.R. No. and Date
(1) 25/97-Customs, dated 14-3-1997	G.S.R. 150(E), dated 14-3-1997.
(2) 26/97-Customs, dated 1-4-1997	G.S.R. 189(E), dated 1-4-1997
(3) 35/97-Customs, dated 10-4-1997	G.S.R. 212(E), dated 10-4-1997.
(4) 37/97-Customs, dated 11-4-1997	G.S.R. 217(E), dated 11-4-1997.
(5) 39/97-Customs, dated 29-4-1997	G.S.R. 233(E), dated 29-4-1997.
(6) 42/97-Customs, dated 7-5-1997	G.S.R. 249(E), dated 7-5-1997.
(7) 48/97-Customs, dated 21-5-1997	G.S.R. 269(E), dated 21-5-1997.
(8) 51/97-Customs, dated 2-6-1997	G.S.R. 300(E), dated 2-6-1997.
(9) 52/97-Customs, dated 3-6-1997	G.S.R. 301(E), dated 3-6-1997.
(10) 55/97-Customs, dated 13-6-1997	G.S.R. 322(E), dated 13-6-97.
(11) 58/97-Customs, dated 7-7-1997	G.S.R. 369(E), dated 7-7-1997.
(12) 59/97-Customs, dated 8-7-1997	G.S.R. 371(E), dated 8-7-97.

[&]quot;LIST 7(A)(See S. No. 143A of the Table)